

РАСПОРЕД
за полагање испити во 2026 год. за насока
ДИЗАЈН И МЕНАЏМЕНТ НА ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ

		Јануарска 20.01-13.02.2026 Ден сесија 13 Февруари		Јуни 02.06-03.07.2026				Септември 25.08-25.09.2026 Ден сесија 30 Септември	
		1 рок		2 рок					
Ред. Бр.	ПРЕДМЕТ	дата	час	дата	час	дата	час	дата	час
1.	Вовед во хемиско инженерство	30.01	10 ⁰⁰	12.06	10 ⁰⁰	26.06	10 ⁰⁰	11.09	10 ⁰⁰
2.	Хемиска инженерска термодинамика	03.02	9 ⁰⁰	03.06	11 ⁰⁰	08.06	11 ⁰⁰	18.09	11 ⁰⁰
3.	Математички методи во хемиско инженерство	02.02	9 ⁰⁰	10.06	11 ⁰⁰	24.06	11 ⁰⁰	09.09	11 ⁰⁰
4.	Применета математика	03.02	9 ⁰⁰	03.06	11 ⁰⁰	17.06	11 ⁰⁰	01.09	11 ⁰⁰
5.	Инженерско цртање	03.02	11 ⁰⁰	10.06	11 ⁰⁰	24.06	11 ⁰⁰	25.09	11 ⁰⁰
6.	Основи на хемиско реакционо инженерство	02.02	11 ⁰⁰	10.06	11 ⁰⁰	24.06	11 ⁰⁰	11.09	11 ⁰⁰
7.	Моделирање и оптимизација на процеси	02.02	9 ⁰⁰	10.06	11 ⁰⁰	24.06	11 ⁰⁰	10.09	11 ⁰⁰
8.	Корозија и заштита на материјали	29.01	11 ⁰⁰	03.06	11 ⁰⁰	17.06	11 ⁰⁰	04.09	11 ⁰⁰
9.	Конструкциски материјали во хемиско инженерство	29.01	11 ⁰⁰	03.06	11 ⁰⁰	17.06	11 ⁰⁰	04.09	11 ⁰⁰
10.	Мерење и автоматска регулација	02.02	11 ⁰⁰	09.06	11 ⁰⁰	24.06	11 ⁰⁰	25.08	11 ⁰⁰
11.	Дифузионо-сепарациони процеси	02.02	11 ⁰⁰	09.06	11 ⁰⁰	24.06	11 ⁰⁰	17.09	11 ⁰⁰
12.	Дизајнирање на хемиска процесна опрема	05.02	9 ⁰⁰	10.06	11 ⁰⁰	24.06	11 ⁰⁰	10.09	11 ⁰⁰
13.	Компјутерска поддршка на технолошки процеси	03.02	9 ⁰⁰	10.06	11 ⁰⁰	23.06	11 ⁰⁰	09.09	11 ⁰⁰
14.	Процесна динамика и контрола	30.01	12 ⁰⁰	11.06	11 ⁰⁰	24.06	11 ⁰⁰	17.09	11 ⁰⁰
15.	Индустриски дизајн и проектирање	30.01	10 ⁰⁰	12.06	10 ⁰⁰	26.06	10 ⁰⁰	11.09	10 ⁰⁰
16.	Мерење и автоматска регулација (сите насоки)	30.01	12 ⁰⁰	11.06	11 ⁰⁰	24.06	11 ⁰⁰	25.08	11 ⁰⁰

**Априлска сесија и Ноемвриската сесија ќе бидат во договор со апсолвентите со освоени 200 ЕКТС и запишана дипломска работа

ДЕКАНАТ НА ТМФ